Changes for the Better

2020年3月12日 三菱電機株式会社

### **NEWS RELEASE**

先行車両や歩行者などを高精度に検知し、安心・安全な自動運転社会の実現に貢献

# 「MEMS式車載LiDAR(ライダー)」を開発

三菱電機株式会社は、水平・垂直の2軸で走査する電磁駆動式MEMS\*1ミラーを搭載した、小型で広い水平視野角を持つ「MEMS 式車載LiDAR\*2 (ライダー)」を開発しました。自動運転に不可欠なセンサーであり、先行車両や歩行者などの距離や形状を高精度に検知し、高精細な3次元画像を広範囲に取得することができます。小型化・低コスト化による普及を進めることで、安心・安全な自動運転社会の実現に貢献します。

- ※1 Micro Electro Mechanical Systems: 微小電気機械システム
- ※2 Light Detection and Ranging:対象物に光を照射し、反射光を検出して距離を測定するセンサー



図1 開発した MEMS 式車載ライダー

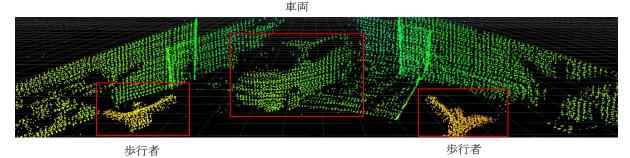


図2 開発したライダーにより取得した3次元画像

## 開発の特長

### 1. 独自の構造と2軸走査の電磁駆動により、広い振れ角を持つ業界最大級の軽量ミラーを実現

- ・車載搭載向けに水平・垂直の2軸で走査する電磁駆動式MEMSミラーを開発
- ・当社独自のミラー構造採用により面ひずみを抑制し、業界最大級( $7mm \times 5mm$ )の軽量ミラーでの広い振れ角(水平:  $\pm 15^\circ$ 、垂直:  $\pm 3.4^\circ$ )を実現

### 2. 主要部品の最適配置により、広範囲での3次元画像取得と小型化を実現

- ・開発した 2 軸電磁駆動式 MEMS ミラーと、複数のレーザー光源の高密度実装と最適配置により、 広い水平視野角 (120°) を実現することで、先行車両や歩行者などの高精細な 3 次元画像を 広範囲に取得することが可能 (図 2)
- ・信号処理回路基板と光学系部品の最適配置により、ライダー本体を 900cc( $108mm \times 105mm \times 96mm$ )に小型化

### 今後の展開

さらなる小型化や垂直視野角の拡大を進め、2025年以降の実用化を目指します。

報道関係からの お問い合わせ先 〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7番 3 号 TEL 03-3218-2359 FAX 03-3218-2431 三菱電機株式会社 広報部

#### 開発の背景

車載ライダーは、車両や歩行者などの周囲にある対象物にレーザーを照射し、反射してくるまでの時間を計測することで正確な距離を測定し、周辺の状況をリアルタイムかつ立体的に把握できるセンサーです。 $ADAS^{*3}$  の高度化及び自動運転の実現に不可欠なキーデバイスとされ、その世界市場は年平均成長率 170%と急速に成長しており、2025 年度には約 3,300 億円に達すると予測されています。

従来は、モーターで回転するミラーにレーザーを照射し、周囲の状況を計測する「機械式」が 主流でしたが、モーター駆動部の部品数が多くなることから小型化が難しく、高コストでした。

また、モーターを常に駆動させるため、温湿度や振動などに対する耐久性も課題でした。

当社は今回、水平・垂直の2軸で走査する電磁駆動式MEMSミラーを搭載した小型の「MEMS 式車載ライダー」を開発し、広い水平視野角下での高精細な3次元画像の取得を実現しました。

車載ライダーの小型化、低コスト化による普及を進めることで、安心・安全な自動運転社会に 貢献します。

※3 Advanced Driver Assistance System:先進運転支援システム

#### 特長の詳細

# 1. 独自の構造と2軸走査の電磁駆動により、広い振れ角を持つ業界最大級の軽量ミラーを実現

車載ライダーで先行車両や歩行者などの高精細な 3 次元画像を取得するには、レーザー (送信光)を対象物に照射し、その反射光(受信光)をより多く集めることが必要です。この ため、光路に設置されるミラーの大型化やミラーの振れ角の拡張が求められます。

当社は今回、送信光と受信光のそれぞれを水平・垂直の 2 軸で走査する業界最大級の電磁駆動式 MEMS ミラー  $(7\text{mm}\times5\text{mm})$  を開発しました。面ひずみを抑制する機能を持たせた当社独自のミラー構造を適用し、ミラー自体の軽量化を図るとともに、より高い駆動力が得られる電磁方式 MEMS を採用し、広い振れ角(水平: $\pm 15^\circ$ 、垂直: $\pm 3.4^\circ$ )を実現しました。

今後、MEMS の梁構造を改良することにより、さらに広い振れ角(垂直:  $\pm 6.0^\circ$  以上)を目指します。

なお、本 MEMS ミラーは、半導体加工技術によりシリコン基板上に多数個作成しており、 量産性に優れています。また、モーターで駆動させる機械式に比べ、使用する部品点数が少な く、より高い耐久性が期待されます。

### 2. 主要部品の最適配置により、広範囲での3次元画像取得と小型化を実現

電磁駆動式 MEMS ミラーと、光学部品(複数のレーザー光源、光検出器、レンズ等)の 最適配置により光のケラレ<sup>\*\*4</sup>を抑制し、広い水平視野角(120°)を確保した光送受信機構を 実現しました。これにより、高精細な 3 次元画像を広範囲に取得できるため、本ライダーを 搭載して走行した際、前方を走行する先行車両、対向車両、路上横断中の歩行者、信号機、 標識等の路側物を適切に検知することが可能となります。

今後は、垂直視野角のさらなる拡大に向けた開発を進め、25°以上の垂直視野角を実現し、 近距離の車両や歩行者の検知を目指します。

また、本ライダーは、信号処理回路基板、電源回路及び光送受信機構を最適配置することで、ライダー本体の小型化 (900cc) を実現しています。今後も小型化に向けた開発を進め、350cc 以下の小型ライダーの実現を目指します。

※4 ライダー内部の部品配置の影響を受け、レーザー光が遮光されること

#### 開発担当研究所

三菱電機株式会社 先端技術総合研究所

〒661-8661 兵庫県尼崎市塚口本町八丁目1番1号

FAX 06-6497-7289

http://www.MitsubishiElectric.co.jp/corporate/randd/inquiry/index\_at.html